

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0119U101750

Відкрита

Дата реєстрації: 14-05-2019

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 6541230

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 400

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2019	400

2. Замовник

Назва організації: Національна академія наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Підпорядкованість:

Телефон: 380442343243

Телефон: 380442396594

Телефон: 380442262347

Телефон: 380442346674

E-mail: prez@nas.gov.ua

WWW: <http://nas.gov.ua>

3. Виконавець

Назва організації: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 03291669

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: вул.Генерала Наумова, 17, м. Київ, Київська обл., 03164, Україна

Телефон: 380444229632

E-mail: info@isc.gov.ua

WWW: <https://www.isc.gov.ua/>

Інше: +380444243567

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка, сертифікація та випуск стандартизованих іонізаційних підкладок на основі макропористого кремнію для десорбційної мас-спектрометрії.

Назва роботи (англ)

Development, certification, and issuance of standardized ionization substrates based on macroporous silicon for desorption mass spectrometry

Мета роботи (укр)

Розробка, сертифікація та виготовлення стандартизованих підкладок на основі макропористого кремнію для десорбційної мас-спектрометрії та їх виготовлення для визначення хімічної та біологічної обстановки методами лазерної та температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії.

Мета роботи (англ)

Development, certification and manufacturing of standardized substrates based on macroporous silicon for desorption mass spectrometry and their manufacture for the determination of chemical and biological conditions by methods of laser and temperature-programmable desorption mass spectrometry.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології, Матеріали, Нормативні документи

Галузь застосування: Для виробництва контрольно-вимірювальних приладів

Експерти

Богданов В'ячеслав Леонідович (д. ф.-м. н., акад.)

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	03.2019	12.2019	Остаточний звіт	Розробка, сертифікація та випуск стандартизованих іонізаційних підкладок на основі макропористого кремнію для десорбційної мас-спектрометрії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 31.15

Індекс УДК: 544, 543.51

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Картель Микола Тимофійович (д. х. н., професор, акад.)

Керівники роботи:

Покровський Валерій Олександрович

Відповідальний за подання документів: Дацюк А.М. (Тел.: +38 (044) 422-96-32)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.